

# CMOS 模拟集成电路原理 第五周作业

范云潜 18373486

微电子学院 184111 班

日期: 2020 年 10 月 15 日

## 目录

1 作业内容	2
2 系统性失调	2
3 随机性失调	2
4 电路搭建	3
5 系统性失调验证	3
6 随机性失调验证	4
7 CMRR 验证	5

## List of Figures

1 作业电路	2
2 扫描 pMOS 长宽比电路	3
3 扫描 pMOS 长宽比 MDE 设置	3
4 OTA (未进行单位增益缓冲) 各管状态以及电流大小	4
5 单位增益负反馈电路	4
6 系统性失调转换到输入端为 $97\mu V$	4
7 蒙特卡洛仿真	5
8 OTA 共模增益	5
9 OTA 差分增益	5
10 电阻匹配法测 CMRR 电路	6
11 蒙特卡洛仿真测 CMRR	6

## 1 作业内容

对一偏置电流为 100uA 的五管 OTA，共模电压为 0.9V，设计晶体管的尺寸，1. 使其在单位增益负反馈时系统性失调小于 0.1mV；

2. 使其随机性失调的标准差 (std) 小于 1mV;
3. 使其共模抑制比大于 50dB。

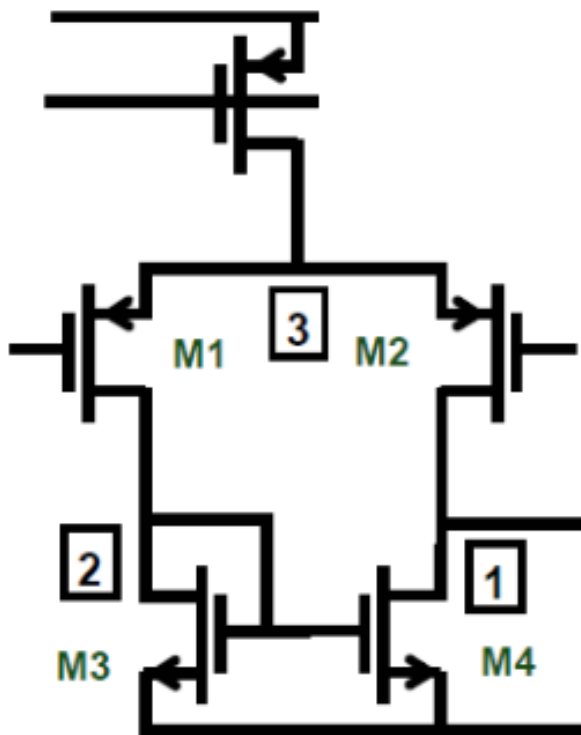


图 1: 作业电路

## 2 系统性失调

分析  $\Delta V_{out}$  :

$$\Delta V_{out} = R_{eq,pmos} * \Delta I_B$$

$$\Delta I_B = \lambda_n \Delta V_{ds,n} I$$

因此，需要降低  $\lambda$ ，一般来说，沟道越长， $\lambda$  越小。所以需要尽量增大沟道长度  $L$ 。

### 3 随机性失调

需要使得  $V_{gs} - V_t$  尽量小，因此同样电流下， $W/L$  更大。而之前一节已经确定需要增大  $L$ ，因此  $W$  也需要更大。

## 4 电路搭建

对于已经给定的偏置电流  $100\mu A$  可以确定各个晶体管通过的电流大小，通过预估 pMOS 与 nMOS 的阈值电压，设置各个晶体管的长宽比。长宽比的设置可以通过 Aether 自带的 DC 扫描计算得到，以 pMOS 为例，搭建电路如 图 2，将参数输入到 MDE 的设置中，如 图 3，得到电流扫描的图像，读取对应电流下的长宽比  $k$  即可。

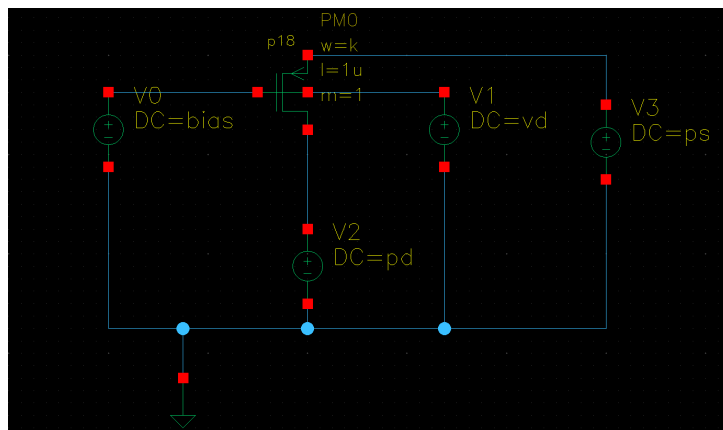


图 2: 扫描 pMOS 长宽比电路

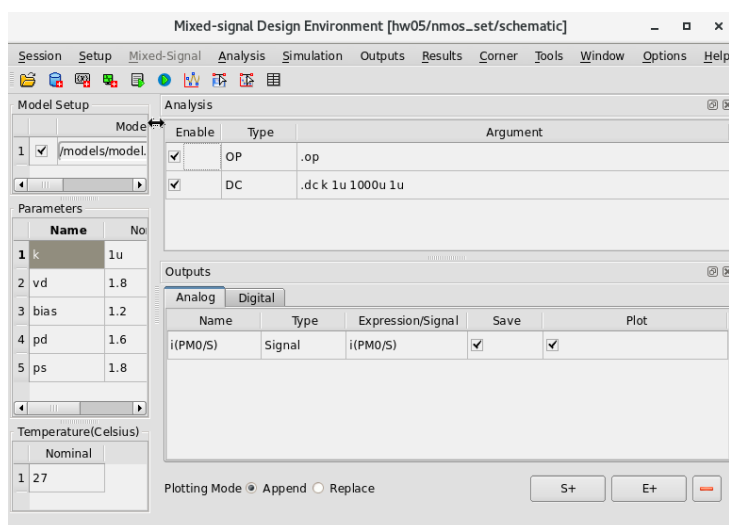


图 3: 扫描 pMOS 长宽比 MDE 设置

根据上述方法，预估好关键电压后，确定 OTA 的各个晶体管尺寸，对差分输入为  $0V$  时进行 OP 仿真，电流满足需求，如 图 4。

## 5 系统性失调验证

进一步，通过 cds\_thru 连接成单位增益负反馈电路，如图 5，对其输出进行 DC 仿真，其  $V_{in}$  与原有值的偏离即为系统性失调。经过仿真，如图 6，为  $97\mu V$ ，满足要求。

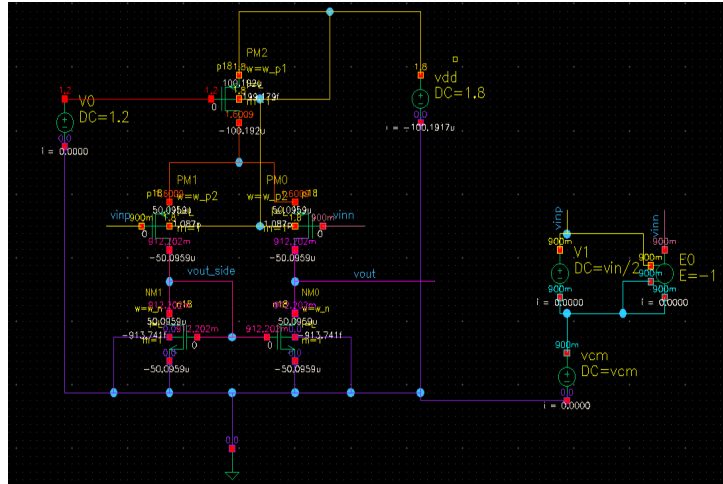


图 4: OTA (未进行单位增益缓冲) 各管状态以及电流大小

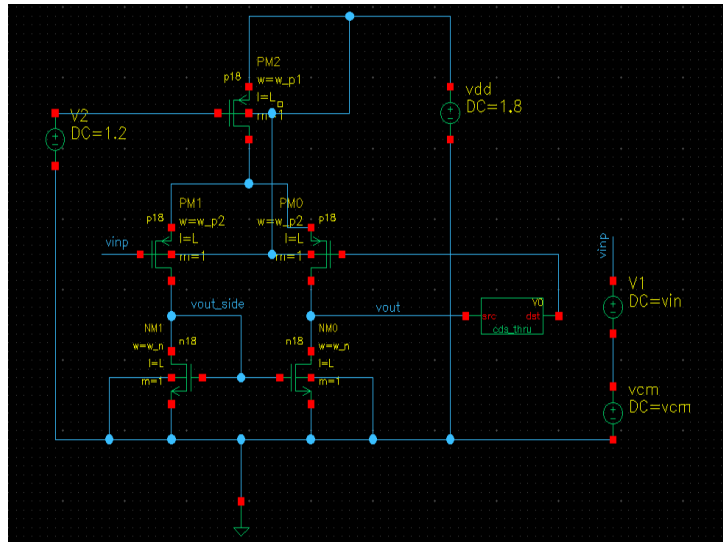


图 5: 单位增益负反馈电路

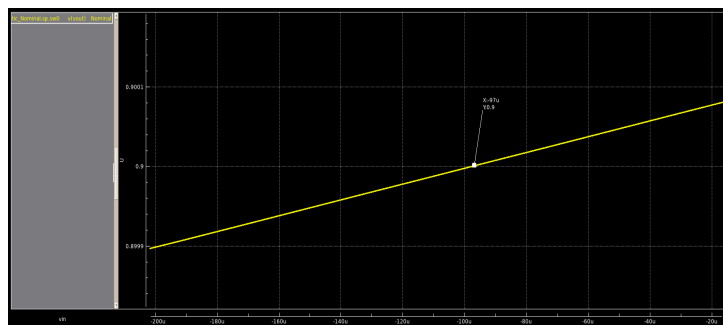


图 6: 系统性失调转换到输入端为  $97\mu V$

## 6 随机性失调验证

将模型切换到专用的蒙特卡洛模型，并恢复为差分电路。在 DC 仿真下对输入电压进行 400 次随机测试，可以保证最坏在  $2\sigma$  范围外，如 图 7，可以得到  $2\sigma < 800\mu$ ，满足要求。

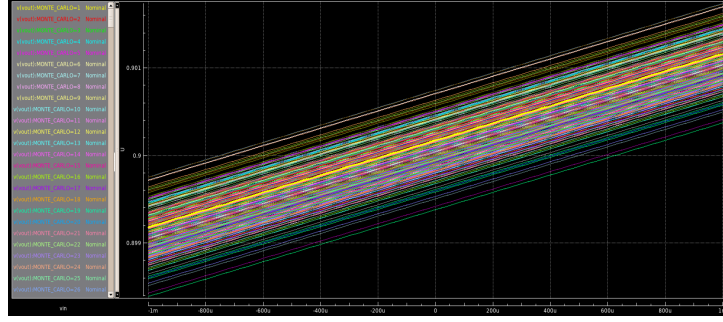


图 7: 蒙特卡洛仿真

## 7 CMRR 验证

根据公式  $CMRR = A_{v,d}/A_{v,c}$ ，分别对共模输入和差分信号造成的增益进行 AC 仿真，分别如图 8，图 9，可得  $A_{v,d} = 250$ ,  $A_{v,c} = 0.13$ ，那么  $CMRR = 250/0.13 = 1923$ ，转换为分贝数， $10 \times \log 1923 = 75.616DB$ ，满足要求。

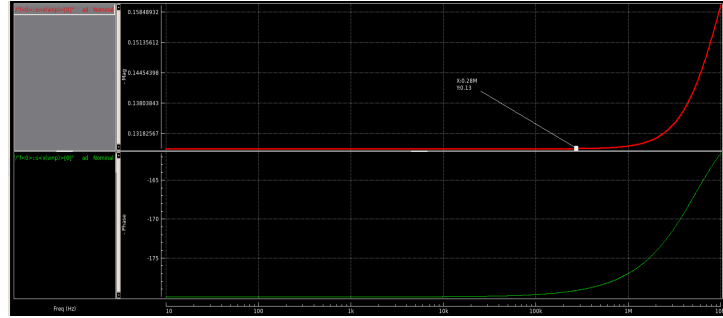


图 8: OTA 共模增益

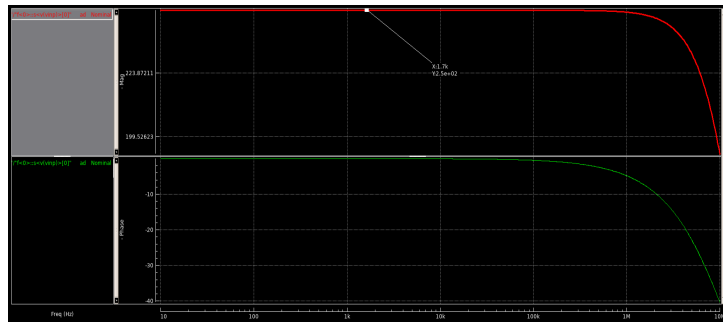


图 9: OTA 差分增益

若是通过公式进行计算，即匹配电阻法：

$$\Delta V_{out} = \frac{\Delta V_{in}}{CMRR} (1 + R_2/R_1)$$

绘制电路图，如图 10，CMRR 的分贝图如图 11，满足需求。

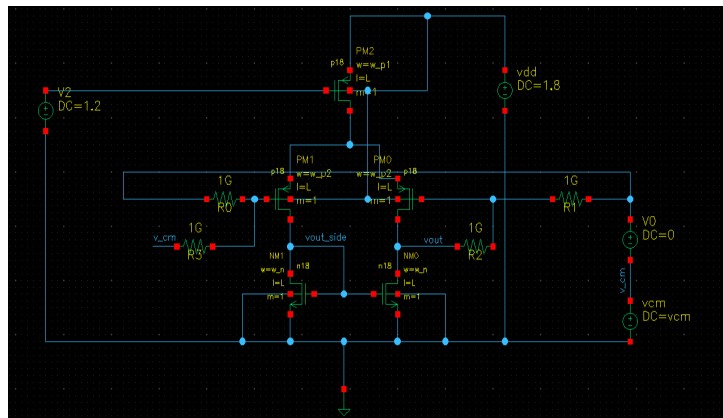


图 10: 电阻匹配法测 CMRR 电路

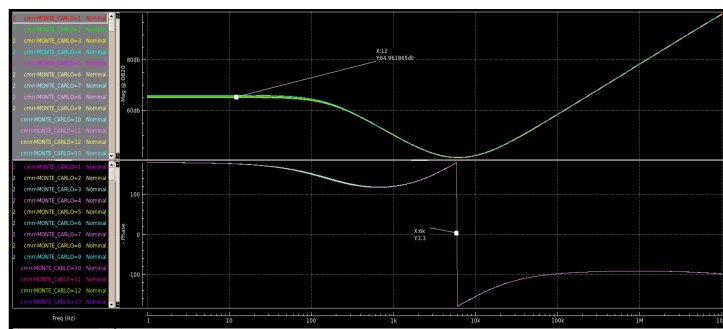


图 11: 蒙特卡洛仿真测 CMRR